

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Record Nr. | UNISA996207138303316 |
| Titolo | Microlithography world |
| Pubbl/distr/stampa | Port Washington, N.Y., : Penn Well Publication, published in cooperation with SPIE, [1992]-2008 |
| Descrizione fisica | 1 online resource |
| Disciplina | 621.3815/31 |
| Soggetti | Semiconductors - Design and construction Microlithography Masks (Electronics) Microlithografie Periodicals. |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Periodico |
| Note generali | Title from cover. Published: Tulsa, OK, Oct., Nov., Dec. 1993- |